



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "JAPÓN"

REGISTRO INSTITUCIONAL N°. 17 – 082

ACUERDO N° 175



DGA-2019-ISTJP-01
Quito, 3 de Enero del 2019

PARA: ABG. Milton Altamirano Pazmiño, Vicerrector

DE: Ing. Alexis Benavides, Director Académico

ASUNTO: POA 2019

Reciban un cordial saludo de la Dirección Académica, a través del presente me dirijo a usted para presentar adjunto el POA 2019.

Con sentimientos de estima y consideración, suscribe

Atentamente;



Ing. Alexis Benavides
DIRECTOR ACADÉMICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "JAPÓN"

REGISTRO INSTITUCIONAL N°. 17 – 082

ACUERDO N° 175

Quito, 4 de enero del 2019

PARA: Consejo Académico Superior

DE: Dr. Milton Altamirano, Vicerrector.

ASUNTO: Aprobación POA 2019.

Reciban un cordial saludo del Vicerrectorado, a través del presente me dirijo a ustedes para informar a ustedes que se ha elaborado el POA 2019 por lo que solicito su aprobación al mismo.

Con sentimientos de estima y consideración, suscribe

Atentamente;



Mgs. Milton Altamirano
Vicerrector ITSJ



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "JAPÓN"



REGISTRO INSTITUCIONAL Nº. 17 – 082
ACUERDO Nº 175

DGA-2020-ISTJP-002
Quito, 30 de enero del 2020

PARA: ABG. Milton Altamirano Pazmiño, Vicerrector

DE: Ing. Alexis Benavides, Director Académico

ASUNTO: SEGUIMIENTO, INFORME Y ANALISIS POA 2019

Reciban un cordial saludo de la Dirección Académica, a través del presente me dirijo a usted para presentar adjunto el SEGUIMIENTO, INFORME Y ANÁLISIS AL POA 2019.

Con sentimientos de estima y consideración, suscribe

Atentamente;

Ing. Alexis Benavides
DIRECTOR ACADÉMICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "JAPÓN"



REGISTRO INSTITUCIONAL N°. 17 – 082
ACUERDO N° 175

DGA-2019-ISTJP-020
Quito, 21 de julio del 2019

PARA: ABG. Milton Altamirano Pazmiño, Vicerrector

DE: Ing. Alexis Benavides, Director Académico

ASUNTO: SEGUIMIENTO POA 2019

Reciban un cordial saludo de la Dirección Académica, a través del presente me dirijo a usted para presentar adjunto el SEGUIMIENTO AL POA 2019.

Con sentimientos de estima y consideración, suscribe

Atentamente;



Ing. Alexis Benavides
DIRECTOR ACADÉMICO